⑫公表特許公報(A)

平4-507233

❸公表 平成 4年(1992)12月17日

· @Int. Cl. 5 C 05 F 17/00 A 01 G C 05 F 1/00

17/02

識別記号

303 F

庁内整理番号 7057--4H 8502-2B 7057-4H **

審 査 請 求 未請求 予備審查請求 右

部門(区分) 3 (1)

(全 6 頁)

◎発明の名称

加熱処理した栽培基材と肥料を製造する方法およびプラント装置

願 平2(1990)8月15日

②特 爾 平2-511981

❷翻訳文提出日 平4(1992)2月14日

69国際出願

PCT/DK90/00208

@国際公開番号 WO91/02550

囫国際公開日 平3(1991)3月7日

優先権主張

図1989年8月16日図デンマーク(DK)304016/89~

@発 明 者

クラウゼン, ハンス ヤコブ

6622出

デンマーク国デイケイ-7000 フレデリシア、グドソ エングベユ

15

の出 願 人

クラウゼン, ハンス ヤコブ

デンマーク国デイケイ-7000 フレデリシア, グドソ エングベユ

15

個代 理 人

弁理士 浅 村 皓 外3名

⑧指定国

AT, AT(広域特許), AU, BB, BE(広域特許), BF(広域特許), BG, BJ(広域特許), BR, CA, CF (広域特許),CG(広域特許),CH,CH(広域特許),CM(広域特許),DE,DE(広域特許),DK,DK(広 域特許), E S, E S(広域特許), F I, F R(広域特許), G A(広域特許), G B, G B(広域特許), H U, I T (広域特許), J P, K P, K R, L K, L U, L U(広域特許), M C, M G, M L(広域特許), M R(広域特許), M W, NL, NL(広域特許), NO, RO, SD, SE, SE(広域特許), SN(広域特許), SU, TD(広域特許), TG(広域特許),US

最終頁に続く

請求の範囲

1. 天然肥料またはミズゴケのような基質材料の流れ を加熱キルンに通し、好ましくは、その後に肥料物質と 他の添加剤を加えて、加熱処理した、肥料材料または肥 沃な基質材料を製造する方法にして、キルンの出口から 流出した材料は断熱トンネルを通じて低速で送られ、そ の後、冷却ステーションを通じ高速でしかも流量密度を 小さくして送られ、冷却ステーション内では材料の流れ は送風空気により冷却され、その後、前配肥料物質を連 統的に添加する混合ステーションを通し、この混合ステ ーションからさらに分配ステーションに送るようにして あり、材料の全移動経路にわたる搬送作業が、周囲環境 から実質的に遮断された搬送装置内で行なわれることを 特徴とする方法。

- 2. 請求項1に記載された方法において、加熱を行な って材料を完全に乾燥させ、またはほぼ完全な状態に乾 燥させ、材料の減額を行なうことを特徴とする方法。
- 請求項目に記載された方法において、事実上キル ンより蒸気を排出しないで加熱を行なうことを特徴とす る方法。
- 4. 請求項 1 に記載された方法において、流通キルン への材料の供給とこの材料の加熱作業は、レベルを制御 して入口に栓を形成することにより、またキルンの出口 端部に設けた流出ロサーモスタットを使用して、作業の

一部を適切な精度に管理して行なうことを特徴とする方 准。

- 5. 請求項1に記載された方法において、冷却過程の 後で、主に天然構成物質として作用する様々な種の歯類 とパクテリアを材料の流れに添加することを特徴とする 方件.
- 6. 材料の攪拌用手段を備えたキルンを通じて材料を 流す、請求項1に記載された方法を実施するためのプラ ント装置において、キルンの出口蟷部は閉鎖され断熱し た搬送用トンネルに連結され、この搬送用トンネルは閉 鎖閉口を通じてトンネル区域に連絡し、このトンネル区 域は、受入れた材料を、好ましくは濾過空気を相対して 吹き抜けるように送風する冷却用手段に連結されており、 前記トンネル区域は、ほぼ閉鎖された状態の下で、材料 の流れに連続的に添加物を加える混合ステーションに連 絡し、さらに周囲環境から事実上閉鎖された状態で材料 の分配ステーションに連結されていることを特徴とする プラント装置。
- 7. 請求項5に記載されたプラント装置において、流 通キルンは、適切に管理された材料の流れを形成するた めの手段。すなわち、レベル検知器を用いて材料の動き を制御し、常にキルンの流入開口の上端より高いレベル 位置で流入口に形成しておく材料の栓と、キルンの出口 端部に配置され、キルン効果(加熱作用/流通時間)を 制御して予め決められた材料温度、好ましくは90~1

明 細 書

"000℃の温度を実現する温度検知器とでなる手段に連結。 されていることを特徴とするブラント装置。

> 加熱処理した栽培基材と肥料を製造する方法 およびブラント装置

しかしながら、従来より使用してきた熱処理法は経費の為む非能率な技術であり、実績も未だ乏しい。 低温 設菌した基材を使用すれば問題の多くを解決できるが、 基材は新たな有害微生物の侵入の危険性に晒されている。 試験的な使用によっても有用性または信頼性に優れてい

るとする結果は得られていない。

本発明の主要な目的は、工業的な規模で非常に効率よ く極く健かな費用で処理を行なえる方法を提供すること にある。

工業規模の熱処理には、外部固定のキルンジャケット から送られてきた熱を導入する多孔回転ドラムを備えた 流通キルンの使用が周知である。本発明はこのようなキ ルンに対しても適用することができる。ただし、材料の 送出しを断熱ゾーンを通じて行ない、所定の加熱効果を 得るのに要する有効処理時間を延長できるように工夫さ れている。前記閉鎖通過ゾーンは閉鎖冷却ゾーンに連続 しており、基材を取り扱う場合にはさらに化学肥料物質 と微生物学的材料を混ぜるための混合ステーションを通 り、またクローズドシステムの場合には引き続き分配ス テーション、好ましくは袋詰めステーションまで送られ ることが多い。その結果、加えた加熱作用を無駄なく利 用して材料の低温殺菌を行なうことができる。また前述 したクローズドシステムによれば、密封容器、例えば袋 に材料を入れてしまうまで、材料の厳格な品質保持を行 なうことができる。高温状態での材料の供給は好ましい ことではなく、また高い温度の下では化学肥料物質が変 質することがあるため前述の冷却方法が用いられている。 この方法は、空気を送風する単純な方法により実施する ことができる。空気はある程度フィルタ処理する必要が - ある。分配場所に至るコンベアは比較的短いものが使用

でき、材料の搬送中に材料自身が冷却することはない。

良好でしかも安定した結果を得るには、十分に管理した状態でキルンゾーンを通じて材料を搬送することが重要である。このため、特別に設計された供給システムが用いられており、このシステムの使用により目的を達することができる。

このように処理したミズゴケ材料の構造または組織は作物の成育目的にとって優れた効果を発揮することおり、明した。材料の構造は柔らかい材料へと変化しており、例えば優れた耐潰れ性を示すため作物にとって理中に発ってある。柔軟構造の形成は、材料の加熱処理中に発をする退分または蒸気すべてをキルン内に固数数でもおけない。同時に、非常に効果的な低温数がケである。少なくともミズブ・ラをは対すたとない。ミズゴケは、サービをでいるとは好まの状態でキルンから取り出すことができる。

この新しい材料を使用した場合、作物は従来より優れた発育/成長状態を示すことが観察されている。 また材料の持つ伝導率の数値に大幅な減少が認められ、このことは当業者にとっては注目すべき事柄である。

ミズゴケ原材料は簡単に人手できるが、原産地はまちまちであることが多い。従って、品質および微生物学的 特性は変化することがある。ユーザーにとり、各出荷分毎の品質に変化のないことを期待することはできない。 このため、価格が比較的安く品質の良い受入れ可能なミズゴケ材料でない限り使用されることはない。 しかしながら、本発明により処理すれば、ミズゴケの品質は材料のタイプが異なっていてもほぼ均一なレベルまで高めることができる。加工処理は連続的に行なえるため、ユーザーは年間を通じて一定した高い品質の製品の供給を受けられる。

本発明の特に重要な形態は、使用現場にて基材に外部から有容な生物が侵入するのを防ぎ、作物の適切な成育条件を維持することのできる任意の種の関類およびバクテリアを管理混入することにより、製品の品質をさらに高めることにある。様々な用途に使用可能な製品に使える有用な機つかの種が既に発見されているが、製品を実用化するには、例えば箇々のブラント設備に見合うそれぞれの方法を確立するために多岐にわたる研究作業が必要とされている。

こうした技術的背景に鑑み、本発明の他の重要な形態は、そうした重要な研究作業を行なうための基礎条件を 提供することにある。実験室の条件で行なわれる研究は、 実際の装置の実状にそぐわないためである。

第1図は、本発明による完全処理プラントの斜視図を 示す図。

第2図は、前紀プラントの流通キルンの横断面図を示す図。

第3図は、後流結合処理ユニットの横断面図を示す図。

が配置されている。このレベル検知器は容器内の材料レベルを検知し、予め設定してある標準レベルを超えて容器 6 内に材料が詰め込まれているのを検知すればコンペア 4 を停止させる。材料は容器 6 の下側端部からキルン内に連続的に供給される。容器 6 の下側端部には、筒状の流通キルン 8 の供給端の関口に接続した被駆動螺旋コンペア 2 6 を備えている。レベル検知器と螺旋コンペアにより、キルンへの人口に材料の栓を形成し、装置内でガスが逆流するのを防いでいる。

キルン8は多孔キルンドラム28を備え、このドラム は図示されていない手段により回転可能に支持されてい る。また多孔キルンドラムは、軸方向に延び且つ内向き に突き出た翼状部分30を備えている。この翼状部分は、 キルンドラム28の回転に伴って原料を撹拌し、撹拌さ れた原料はキルンが出口に向けて傾斜しているため前方 へと搬送される。キルン8の底には、キルンドラム28 の外側と周囲の熱断キルンジャケット34の間に熱を供 給する一連のガスパーナーまたはオイルバーナー32が 配置されている。バーナーからの熱は多孔キルンドラム 内に侵入していく。キルンの中央には供給された燃焼ガ スとこの燃焼ガスに含まれる水蒸気を放出する上側放出 口36が配置されている。放出される多量の水蒸気は、 燃焼ガスに含まれるものだけでなくその多くを肥料また 基質材料から除去した水分が占めている。加熱での肥料 または基材は、例えば、1立方メートル当たり約20%

第1図に示したブラント装置は、天然の基質材料を受け入れる主要部分としてのサイロブラント2と、このサイロブラントに連結されていて容器6に材料を供給するコンペア4と、出口を持ち、この出口を経て肥料用の混合ステーション12に材料を送る後続の滅剤用キルン8と、材料を分配ステーション16に競送するコンペア14とを備え、材料は前配分配ステーションから取り出され、例えば袋詰めすることができる。

サイロプラント2は2つの横置きサイロ20から構成 されている。各サイロの左側には基材用の開口受入れ端 部が形成されている。またサイロには、図示してはいな いが前方移動コンベアベルトとして機能する底板が装備 され、材料を各サイロの反対側閉鎖端部に向けて供給す ることができる。横断コンベア4は材料の中を通り抜け てキルン8まで延びている。サイロユニット20の分配 蟷には、供給された材料をほぐしてコンベア4上に落下 させる横断ならしロータ22が配置されている。図示し た2つのサイロ区域内での材料の前方への押出し操作は 交互に行なわれ、一方のサイロ区域内でこの押出しが行 なわれている間、他方のサイロ区域は不作動状態、すな わち、左側の開口送込み端部から材料が供給される材料 受入れの伏態にある。従って、一方のサイロ区域に材料 を充填している間に、他方のサイロ区域から収納材料を 送り出すことができる。

第2図に示すように、容器6内にはレベル検知器24

の水分、すなわちほぼ14kgの水を含有している。実際のプラント設備に当てはめると、好ましいプラントの規模は1時間当たり450kgの水に相当する蒸気を取り出せる設備に相当している。

しかしながら、ミズゴケのようなある種の材料は乾燥に適していない。こうした材料は柔軟な構造をしていることが多く、概して排気に支障の起きることが多い。 蒸発物および蒸気はキルンの端部から円滑に取り出すことができず、運転中に材料が蒸気を放出する一方で蒸気を再吸着する平衡状態が起こる。

 このコンペアは比較的高速で移動し、材料はこののコンペアは比較的高速で移動し、材料はこののから送いて連い間をなして地度する。下側ファン48かけることができる。従って、このでは、12に向けて、カークを強力を連つが、12に向けて、カークを強力が、12に向けて、カークを強力が、12に向けて、カークを対し、12に向けて、カークを対し、12に対対のでは、12に対対ののが表対を受け、12に対対ののには対し、12に対対は上向き傾斜コンペア14に沿って搬送される。

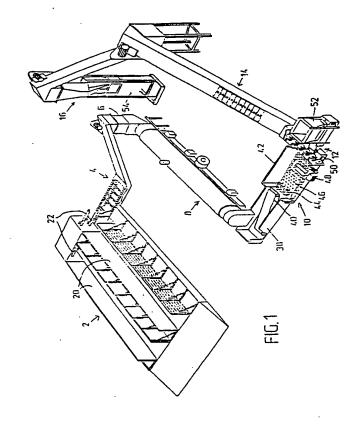
材料は90℃を下まわる温度でキルン8から送り出される。キルンの供給端部には温度センサを配置しておくとよい。下限温度を検知してキルンドラム28の回転用駆動手段を作動させ、走行速度を遅くすれば高い温度が得られる。

分配ステーションまたは袋詰めステーションについての詳しい説明は省略する。ところで、このステーションの理想的な形態は閉鎖ユニットであり、閉鎖コンベア装置14から肥料または基材の混合物最終製品を受け取り、加熱処理後の混合物を露出させず種や他の外部の不純物から遮断した状態で袋54に混合物を分配充填することができる。

キルンを通過する材料の流れを制御して、キルンの送 り出し端部での材料温度を L 0 0 ℃に近い温度、好まし くは90℃から100℃の温度に設定するようにしている。少なくとも80℃の温度が効率の良い加熱処理を行なうのに必要とされ、100℃を越えての加熱はエネルギーの無駄使いであり材料変質の原因となることもある。前述したようにレベル検知器24を用いて材料による入口栓を形成することにより、適切に管理した状態でキルンに材料を流すことができ、またキルンの傾斜姿勢を適当に調節することにより材料の流通時間を様々に変化させることができる。

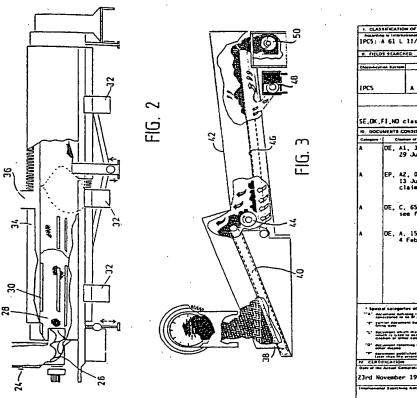
基質材料に適用した特に好ましい実施例に基づいて本 発明を説明してきたが、化学肥料を新たに添加して肥沃 化処理する必要のない天然肥料製品やその他の商品にも 同じように適用できることは当然である。

め説明は省略する。



特表平4-507233 (**5)**

国 祭 調 査 報 告



国際調査報告

PCT/DK 90/00208

The games like the patent family most two relating to the patent documents sized in the above—moreovery international exacts report. The members are a continuous in the Sweet's Force Office (EF file as: 90-11-01) -01. The Guegish Force Office (EF file as: 90-11-01) and 90-11-01.

Patent Setument cited in search report		Postigation data	Potent (amily member(s)		Publication does
DE-AI-	3742641	89-06-29	NONE		
EP-A2-	0110430	84-06-13	CA-A- GB-A-B- JP-A- SE-B-C- SE-A-	1206034 2116826 59017939 443495 8201794	83-10-05 84-01-30 86-03-03 83-09-23
	658953	38-04-20	NONE		
OE-A-	1592737	71-02-04	NOME		

			Intersperanal Application to PCT	/DK 90/00208
I. CLA	SIFICATIO	OF SUBJECT MATTER IN SOMEON CONTIN	casion symbols appry, indicate only	
		11/00, B 65 B SS/14, C 05		1/00
A. FIEL	DS SEARCH			
		Allaimum Decume	ignuffication Symbols	
Classification System		<u>-</u>	1904	
IPCS		A 61 L: B 65 B: C 05 F: (C 05 G; C 10 F	
		Outcommended Sourched other to the Estent shot such Decument	stan efinimum Decommentation are included in Fields Energyad?	
SE,DK	FI.NO c	lasses as above		
M. DOC	UMENTS CO	MSIDERED TO BE RELEVANT?		
Category	Cite	on of Bacument," with Indication, where see	programme, of the relevant possepse of	Address to Claim Re. 12
4	DE, A1	, 374Z641 (LINDEMANN, ROLL June 1989, see claims 1-	1,2	
۸.	13	. 0110430 (TETRA PAK FINA June 1984, see figure 1; aim I	6	
•		658953 (BENNO MELTZNER) e figure I	6	
١.		1592737 (PONNDORF MASCHINENFABRIK KG) February 1971, see figure 1		6
	i			1
	1			1
	1			1
	1			1
	í	•		1
	1	•		1
		es of cited documents; 18 sing the peneral visio of the art which is not as of particular relovance.	"I later decument positioned after or proprint date and out in the Clod to understand the prints countries	
		nt but published on or ofter the reternational	"I" decument of perfector retorns calling to considered north or inverse as inventive step	change in the spaceausy to
		h may strow doubte on priority (tained) or le extensish the publication date of another ir Special recede (as specified)	"Y" ducument of periodistr futerior cannot be considered to front decument is common to the majorit, and a common to be to the original to the	co, the plained Importer
		ying to an graf disclosure, use, whichting ar shed giver to the international filling date but reports date that med	mante, such combination com- in the ort.	
V C101	IFICATION	erente date claimes	- successors memoer of the total	
		gration of the International Bearin	Date of Marking of Drip International	Saurch Roport
	lovenber		1990 -11- 27	
**********	nel Beerchin	Astrony	a pertur	

第1頁の続き

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

// C 02 F 11/12

A 7824-4D